5. 炭素クラスター合成過程の分子シミュレーション

丸山 茂夫

(東京大学工学部総合試験所)

A Molecular Dynamics Simulation of Fullerene Formation Process

MARUYAMA Shigeo

Engineering Research Institute, The University of Tokyo 2-11-16 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan

author's e-mail: maruyama@photon.t.u-tokyo.ac.jp

Abstract

Molecular dynamics simulations of fullerene formation process are described. Starting from randomly distributed 500 gas-phase carbon atoms, formation of caged carbon structure is demonstrated. Combined with annealing simulations of imperfect caged structures toward the perfect C_{60} and C_{70} structures, a fullerene formation model through random-raged structure is proposed. In addition, a molecular dynamics simulation of formation of endohedral metallofullerene is also demonstrated.

Keywords:

molecular dynamics method, Fullerene, carbon cluster, annealing, formation process, endohedral metallofullerene

5.1 はじめに

フラーレンの量的生成方法がいわば偶然に発見され たこともあり、その生成機構に関しては依然として未知 の部分が多い.アーク放電やレーザー照射による加熱に よって一旦は原子状態になった炭素がどのような反応 過程を経て、C₆₀のような極めて対称性の高い構造を選 択的に形成するかが最大の謎であるが、C₆₀よりも C₇₀ さらにより大きいフラーレンや黒鉛の方がエネルギー 的には安定であることからこの説明は簡単でない.アー ク放電法などで生成する高次フラーレンの魔法数 C₇₀, C₇₆, C₇₈, C₈₂, C₈₄, C₉₀, C₉₄, C₉₆と異性体構造の選択性,金 属内包フラーレンにおける金属の選択性(La, Y, Sc, ..)と 魔法数 M@C₈₂, M@C₈₄, 単層ナノチューブ生成における 金属の役割などについても謎が多い.さらに,現在のと ころ陽イオンの質量分析のみで観察される LaC₆₀ や CaC₆₀ はどのような構造であるかも未解明である.これ らの謎に対する理論的な興味とともに,金属内包フラー レンの大量合成,ナノチューブ生成の制御などの可能性 に向けて生成機構を検討することは不可避である.

5.2 フラーレン生成モデル

Smalley ら[1]は炭素クラスターのネットワーク構造 に 5 員環を加えることによってダングリングボンドの 数が減少することを示し、ペンタゴンロードと呼ばれる モデルを提案している[Fig. 1 (a)].C₂やC₃が次々に結合 してネットワーク構造を形成する段階で、5 員環が加わ



(b) Ring Stacking Model

Fig. 1. Pentagon Road [1] and Ring Stacking Model [2]

ると一定の曲率をもち、ダングリングボンド数が減少す るために5員環による歪みを勘案してもエネルギー的 に有利になると説明している.ここで、5員環が2つ並 ぶようなネットワーク構造は局所的に極めて不利なエ ネルギー状態となるため存在できないという Isolated Pentagon Rule (IPR)の基で、成長過程で常に5員環数を 最大としてダングリングボンドを減らすような構造を 選択していくと自動的に I_h-C₆₀構造が形成される.この IPR ルールによると最小の閉殻構造は C₆₀、二番目は C₇₀ ということになるが、より大きなサイズでは多数の異性 体が考えられる.一般にマクロ量で生成されるフラーレ ンが IPR を満たすという仮定は高次フラーレンの幾何 学的構造を決める上での拠りどころとなっている.

阿知波ら[2]は適当な大きさの環状クラスターが積み 重なってフラーレンが形成されると考えるリングスタ ッキングモデル[Fig. 1(b)]を提案している.前述のペン タゴンロードとの違いは,成長段階でC₂やC₃が加わる か環状クラスターが加わるかである.実際にレーザー蒸 発クラスター源ではC₁₀程度からC₂₀程度の範囲で環状 のクラスターが多量に生成されるものの,そう都合がよ く環状の構造が積み重なるか,環状のクラスターが結合 した場合のポテンシャルリリースによってそれ以前の 構造が保存されうるかなどの批判もあるが,IPRの条件 と中間生成物のエネルギー的な安定性も含めて考える と,高次フラーレンの魔法数[3]やC₇₆, C₈₂, C₈₄ で選択的 に生成される異性体 [4]の幾何学構造を説明できる非 常に強力なモデルである.

Heath [5]が提案したフラーレンロードとよばれるモ デル [Fig. 2(a)]は C_{30} 程度の大きさから閉じたフラーレ ン構造をとり,レーザー励起による C_2 解離 [6]の逆の反 応によって C_2 が加わり,より大きなフラーレンに成長 していくとの考え方である. C_2 の追加する 6 員環には 対向する 2 方向に接する 5 員環が必要であり, I_n - C_{60} で



(b) Folding Model Fig. 2. Fullerene Road [5] and Folding Model [7]

はこのスポットがないことからこの反応は C₆₀で止まる と考えられる.

Bowers ら [7]とJarrold ら [8,9]は,2-5 Torr のヘリウ ムを充填し電場を加えたドリフトチューブ中を質量選 別されたクラスターイオンを通過させるイオンクロマ トグラフィー実験で,C₆₀+の異性体である環状や二重環, 三重環のクラスターが高温で変形してフラーレン構造 となると示唆される結果を得ている.これに基づき Fig. 2(b)に示すように多重環構造がフラーレン構造へとア ニールするとのモデルを提案している.クラスター源で の生成条件がアーク放電法などと同一であると仮定す ると極めて有力なモデルである.

上述のいずれのモデルにおいても初期的には原子蒸 気からスタートしてクラスターが生成するとの立場で あり,¹²Cと¹³Cの同位体割合を変えた混合材料を用い たフラーレン生成実験 [10, 11]によっても炭素原子が 一旦は完全な原子まで分解されていると結論されてい る.ところが,ナフタレンを用いた燃焼合成においては, 元々のナフタレン構造の影響を色濃く残すと考えられ るフラーレンの魔法数が選択されることが報告されて おり [12],炭素が原子状態まで分解することがフラー レン合成の必須条件とは考えにくい.さらに,炭素材料 が加熱され,アモルファス状の炭素の塊が飛び出すとの 仮説などもあり得る [13].

5.3 フラーレン生成過程の分子動力学法シミ ュレーション

フラーレン生成に関して,分子動力学法などを用いた シミュレーションが試みられているが,現実的な密度と 時間における計算は不可能であり,60 個の炭素原子か らなるグラファイトの破片[14],三重環構造[15],そ



Fig. 3. A dynamic path to a caged cluster C_{70} by a molecular dynamics simulation [19].



Fig. 4. Annealing process to the perfect C_{60} [20]. Pentagons are marked as gray face. Open and solid symbols represent atoms with three bonds and atoms with a dangling bond, respectively

の他の前駆体構造 [16]を初期条件として用いたものや 球面的な境界条件を課して 60 個の炭素原子がケージ構 造を生成する過程をシミュレート [17,18]したものが多 い.著者ら [19,20]は炭素原子間に Brenner [21]のポテン シャルを簡略化して用いて,ランダムに配置した 500 個の孤立炭素原子がクラスター形成する分子動力学法 シミュレーションを行い,制御温度を 3000K とすると 不完全ながらケージ状の幾何学形状をとる C₆₀ や C₇₀ が 生成されることと,これらを 2500K でアニーリングす ることによって完全なフラーレン構造に至る計算を行 った.

分子シミュレーションにより得られた代表的クラス ターの成長過程 [19]を Fig. 3 に示す.シミュレーション 開始から 2500 ps 後に実現されたケージ状の C₇₀クラス ターについて,時間をさかのぼって,どの時点でどのよ うな構造のクラスター同士が合体して出来たのかとい う成長履歴の概略を表現した.例えば,約 1900 ps から 約 2000 ps の間では独立して存在していた C₆₀ と C₈ が, 約 2000 ps の時点で合体して C68 となり ,その後 約 2100 psの時点で C 原子が加わり C₆₀となり,約 2130 ps に更 にもう一つのC原子が加わってC70となったという過程 が示されている.ただし,C。より小さなクラスターの 前歴については図から省略している.成長過程初期の C20 以下の前駆体は,基本的に鎖状構造,あるいはリン グで構成される極めて単純な構造をとっている .これら がCn程度に成長する段階で三次元的に不規則な構造を もつクラスターに変化している.そして不安定な状態で 構造を無秩序に変化させながら C40 以上に成長し, その 後, C₅₀程度の大きさでケージ構造に移行し始める, こ の大きさで、アニールにより完全なケージ構造を模索す る.更に C₆₀程度に成長するとケージ状といえる構造を 形成し、よりフラーレンに近い構造をとっていることが 分かる.

5.4 アニーリングとネットワーク構造の組み 換え

前節の分子動力学法シミュレーションでは,現実の アーク放電法によるフラーレン生成装置と比べておよ そ1000 倍程度の高密度の炭素原子を用いて,炭素原子 のクラスタリングによる生成熱を緩衝ガスを模擬した 人工的な方法で急速に冷却することによってつじつま を合わせている このようなシミュレーションによって は、クラスター構造のアニーリングが不十分となるのは 明らかである.そこで,分子動力学法で計算された不完 全ケージ構造の C₆₀ クラスターを独立に取り出し, 2500K の温度制御のもとで長時間のアニーリングを試 みた結果 [20]の最終段階を Fig. 4 に示す .アニールの初 期にはダングリングボンドを伴う炭素原子(黒丸)を含 み,かつ7,8員環,隣接する5員環群が存在するが,直 に全ての炭素原子が三本の結合手を持つ状態となる.そ の後5員環6員環のみの構造となり、最終的にフラーレ ン構造 I_h-C_mに至る.これらの構造の組み替えは全て, Fig. 5 に示されるような Stone-Wales (SW)変換 [22]か Generalized Stone-Wales (GSW)変換 [23]である.ここで Fig. 5(a)に示される SW 変換では白ヌキの原子間の結合 を 90 度回転させることで 5 員環, 6 員環の配置が変化 しているが,この過程で各2つの5員環,6員環を構成



(b) Generalized Stone-Wales rearrangement.

Fig. 5. Network transformations through Stone-Wales rearrangements [20].

する炭素原子外部の結合状況は全く変化しておらず,また,消滅する結合,新規結合ともに最小の2つで構造を変化させている.また,これ以外の配置でも,Fig.5(b) に示すようにSW変換と同様の経路を辿るGSW変換によりネットワーク構造が変化している.この古典分子動 力学法では,およそ2.5eVの活性化エネルギーで次々に SW変換が実現するが,この変換の量子化学的な解釈は 議論のあるところである[24].



Fig. 6. Proposed fullerene formation model [20].

(a) Growth process of a La@C₇₃



Fig. 7. Growth process of La attached clusters [26]: (a) La@C₇₃ and (b) La@C₁₇.

5.5 分子シミュレーションに基づくフラーレ ン生成モデル

一連のシミュレーションから構築されたフラーレン 生成モデルを Fig. 6 に示す[20]. 気体状態からクラスタ ーが成長する際, C₁₀程度までは鎖状, C₁₀から C₂₀程度 までは環状構造となる.ここまでは,クラスター実験 [25]や他のモデルとも一致し,環状構造の歪みと鎖状の 両端のダングリングボンドとの競合で説明できる.その 後,平面的構造が大半となるが,およそC30を境に三次 元的な構造が凌駕する.ここで,系の制御温度が低い場 合(急冷)には,三次元的な形とならずに平面的なまま 順次成長して最終的にグラファイトとなり,逆に温度が 高い場合には三次元的なランダムな形状になってしま う.適当な温度条件の場合は,ほぼ閉じたランダムケー ジといえる形でさらに成長を続けながら ,IPR 5/6 面体 を目指したアニーリングが進む.十分にアニーリングが 可能な温度で比較的小さなクラスターの付加反応が頻 繁に起こると考えると、ほとんどのクラスターが初めて IPR を満たす C_aまで成長してそれ以上付加反応を拒否 する. 十分なアニーリングが進む前に C₆₀より大きくな った場合には次に IPR を満たす C₇₀, さらに高次フラー レンへと成長を続ける .結果的にはフラーレンロードモ デルと類似しているが、途中段階がフラーレン構造でな くランダムケージであり、より自由な付加反応を許して いる点が異なる.

5.6 金属内包フラーレン生成の分子シミュレ

ーション

著者らは,空のフラーレンと同様に金属内包フラー レンが生成される過程の分子動力学法シミュレーショ ンも試みた[26].密度汎関数法による小さな炭素クラス ターと金属原子との混合クラスターの ab initio 計算によ って、炭素クラスターから金属原子への電荷の移動に基 づくクーロン力を大まかに見積もり,第一近似的に炭素 クラスターと金属原子との相互作用ポテンシャルを構 築した.500個の炭素原子と5個のランタン原子をラン ダムに配置し、分子動力学法シミュレーションを行った 場合のランタン原子を含むクラスターの成長過程 [26] を Fig.7 に示す .シミュレーション開始からそれぞれ, (a) 3000 ps に実現されたランタン内包型の La@C73 クラ スター(@は内包を表す)および,(b) 1600 ps 後に実現 された LaC17 クラスターについて,時間をさかのぼって, どの時点でどのような構造のクラスター同士が合体し て出来たのかという成長履歴の概略を表現した.

Fig. 7(b)に示すように,成長過程初期の LaC₅以下の前 駆体は,鎖状の炭素クラスターがランタン原子を取り巻 く構造(fan-type)をとるが,この構造は *ab initio*計算 [27]により,エネルギー的に最安定であると言われる構 造と定性的に一致する.LaC₂₀程度より大きくなると, Fig. 7(a)に示すように,正イオンとなったランタン原子 と負電荷の炭素クラスターがクーロン力によって強く 引き合い,半球殻状の構造(open-cap)を保ちながらラ ンタン原子を包み込むように成長し,LaC₃₅₋₄₂程度では ちょうど半球程度の構造をとる.この構造を保ちながら LaC₅₀程度にまで成長するが,この時点では未だ炭素原 子数が足りないため、ケージ構造を完全には閉じられない.この系では、その後偶然にC20クラスターとの衝突により、一気にLa@C70以上に成長し、ここで閉じたケージ構造をとることになる.中空のフラーレンの場合と同様に、実際の時間スケールとの対応を考えると、この程度のサイズで完全な金属内包フラーレン構造にアニールすることで、その後の成長が止まり、そのサイズに留まることが出来ると考えられる.

参考文献

- R. E. Haufler, Y. Chai, L. P. F. Chibante, J. J. Conceicao, C. M. Jin, L. Wang, S. Maruyama and R. E. Smalley, *Proc. Mat. Res. Soc. Symp.*, **206**, 627 (1991).
- [2] T. Wakabayashi and Y. Achiba, *Chem. Phys. Lett.*, **190**, 465 (1992).
- [3] Y. Achiba and T. Wakabayashi, Z. Phys. D, 26, 69 (1993).
- [4] T. Wakabayashi, H. Shiromaru, K. Kikuchi and Y. Achiba, Chem. Phys. Lett., 201, 470 (1993).
- [5] J. R. Heath, "Fullerenes," Ed. G. S. Hammand & V. J. Kuck, American Chemical Society, Washington, D. C., (1992), p. 1.
- [6] S. C. O'Brien, J. R. Heath, R. F. Curl and R. E. Smalley , J. Chem. Phys., 88, 220 (1988).
- [7] G. Helden, N. G. Gotts and M. T. Bowers, *Nature*, 363, 60 (1993).
- [8] J. Hunter, J. Fye and M. F. Jarrold, Science, 260, 784 (1993).
- [9] D. E. Clemmer, K. B. Shelimov and M. F. Jerrold, *Nature*, **367**, 718 (1994).
- [10] J. M. Hawkins, A. Meyer, S. Loren and R. Nunlist, J. Am. Chem. Soc., 113, 9394 (1991).
- [11] T. W. Ebbesen, J. Tabuchi and T. Tanigaki, *Chem. Phys. Lett.*, **191**, 336 (1992).
- [12] R. Taylor, G. J. Langley, H. W. Kroto and D. R. M. Walton, *Nature*, **366**, 728 (1993).
- [13] 阿知波洋次, セラミックス, 33, 428 (1998).
- [14] D. H. Robertson, D. W. Brenner and C. T. White, J. Phys. Chem., 96, 6133 (1992).
- [15] V. A. Schweigert, A. L. Alexandrov, Y. N. Morokov and V. M. Bedanov, *Chem. Phys. Lett.*, **235**, 221 (1995).
- [16] S. Makino, T. Oda and Y. Hiwatari, J. Phys. Chem.

Solids, 58, 1845 (1997).

- [17] J. R. Chelikowsky, Phys. Rev. B., 45, 12062 (1992).
- [18] T. Y. Astakhova, S. A. Shaginyan and G. A. Vinogradov, *Fullerene Science Technology*, 4, 347 (1996).
- [19] Y. Yamaguchi and S. Maruyama, *Chem. Phys. Lett.*, 286, 336 (1998).
- [20] S. Maruyama and Y. Yamaguchi, *Chem. Phys. Lett.*, 286, 343 (1998).
- [21] D. W. Brenner, Phys. Rev. B, 42, 9458 (1990).
- [22] A. J. Stone and D. Wales, *Chem. Phys. Lett.*, **128**, 501 (1986).
- [23] M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus and P. C. Eklund, "Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes," Academic Press, New York, (1996), p. 144.
- [24] E. Osawa, Z. Slania, K. Honda and X. Zhao, Fullerene Science Technology, 6, 259 (1998).
- [25] S. Yang, K. J. Taylor, M. J. Craycraft, J. Conceicao, C. L. Pettiette, O. Cheshnovsky and R. E. Smalley, *Chem. Phys. Lett.*, **144**, 431 (1988).

[26] Y. Yamaguchi and S. Maruyama, *European Physical Journal D*, **9**, (1999), in press.

[27] D. L. Strout and B. M. Hall, *J. Phys. Chem.*, **100**, 18007 (1996).